

令和2年 8月 4日

産業技術連携推進会議製造プロセス部会
表面技術分科会 関係機関長 様

産業技術連携推進会議製造プロセス部会
表面技術分科会長

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

首席専門研究員兼機能材料技術部長 鈴木 一孝

[公印省略]

開催担当機関長

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

理事長

奥村 次徳

[公印省略]

2020年度産業技術連携推進会議製造プロセス部会
第27回表面技術分科会の開催の延期について

拝啓 時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

皆様におかれましては新型コロナによる災禍の難局に立ち向かわれていることと存じます。

標記について、例年、開催してきました表面技術分科会は、本年度はこの秋頃に予定しておりました。しかしながら、国内の現状を鑑みて、開催を見合わせ次年度へ延期することといたしましたので、ご連絡申し上げます。

関係職員へ周知くださるようお願いいたします。

敬具